

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
3 juillet 2014 (03.07.2014)

WIPO | PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2014/102486 A1

- (51) Classification internationale des brevets :
G01L 7/06 (2006.01) G01L 11/02 (2006.01)
- (21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2013/053168
- (22) Date de dépôt international :
18 décembre 2013 (18.12.2013)
- (25) Langue de dépôt : français
- (26) Langue de publication : français
- (30) Données relatives à la priorité :
1262878 27 décembre 2012 (27.12.2012) FR
- (71) Déposant : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES [FR/FR]; Bâtiment "Le Ponant D", 25 rue Leblanc, F-75015 Paris (FR).
- (72) Inventeurs : OLIVIER, Serge; 3, rue du Bourg Neuf, F-91680 Bruyeres Le Chatel (FR). PONCEAU, Damien; 1, rue Troubadour, F-24320 La Tour-Blanche (FR).
- (74) Mandataire : SANTARELLI; BP 237, 14 avenue de la Grande-Armée, F-75822 Paris Cedex 17 (FR).
- (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM,

AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, LA, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

- (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Déclarations en vertu de la règle 4.17 :

— relative à la qualité d'inventeur (règle 4.17.iv)

Publiée :

— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

(54) Title : MICROBAROMETER WITH A BELLOWS AND WITH AN INTERFEROMETRIC TRANSDUCER

(54) Titre : MICROBAROMÈTRE À SOUFFLET ET À TRANSDUCTEUR INTERFÉROMÉTRIQUE

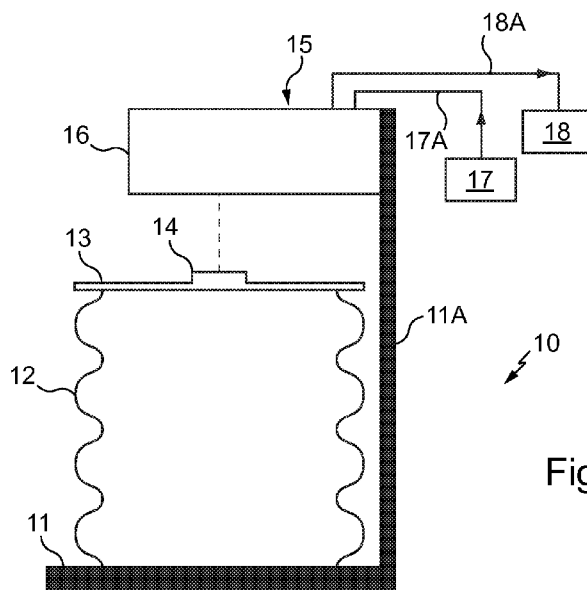


Fig. 1

(57) Abstract : A microbarometer with a bellows comprises a reference base 11, a bellows 12 of which one edge is fixed to a reference surface of said base, having an elongation direction perpendicular to this reference surface, a cover 13 closing the other edge of this bellows so as to sealingly insulate it from the outside, the bellows being placed in conditions in which the variations in elongation of same are directly proportional to the pressure variations induced by infrasonic waves around it; it further comprises a reflective element 14 integral with this cover and an interferometric component 16 designed to be able to receive a beam from a source and integral with the reference surface of the base, having an input/output optical path facing the reflective element, parallel to the elongation direction of the bellows, so as to be able to emit a beam fraction towards this element and to sense this beam after reflection on this reflective element, this component comprising optical guide lines, and optical separation and combination areas within a same substrate, using integrated technology.

(57) Abrégé :

[Suite sur la page suivante]

WO 2014/102486 A1



Un microbaromètre à soufflet comporte un socle de référence 11, un soufflet 12 dont un bord est fixé à une surface de référence de ce socle, en présentant une direction d'allongement perpendiculaire à cette surface de référence, un couvercle 13 fermant l'autre bord de ce soufflet en sorte de l'isoler de manière étanche vis-à-vis de l'extérieur, le soufflet étant mis dans des conditions dans lesquelles ses variations d'allongement sont directement proportionnelles aux variations de pression induites par des ondes infrasonores autour de lui; il comporte en outre un élément réfléchissant 14 solidaire de ce couvercle et un composant interférométrique 16 adapté à pouvoir recevoir un faisceau à partir d'une source et solidaire de la surface de référence du socle en ayant une voie optique d'entrée-sortie en regard de l'élément réfléchissant, parallèlement à la direction d'allongement du soufflet, en sorte de pouvoir émettre vers cet élément une fraction de faisceau et capter ce faisceau après réflexion sur cet élément réfléchissant, ce composant comportant des lignes de guidage optique, des zones de séparation et de combinaison optique au sein d'un même substrat, en technologie intégrée.

Microbaromètre à soufflet et à transducteur interférométrique

5 **Domaine d'application**

L'invention concerne les microbaromètres à soufflet.

Ces instruments sont classiquement utilisés pour la mesure des ondes infrasonores encore appelées infrasons, c'est-à-dire de très faibles variations de pression (typiquement comprises dans la gamme allant du millipascal à la centaine de pascals) dont la fréquence est inférieure à 20 Hz ;
10 ces instruments mesurent la forme des ondes plus que l'intensité du signal correspondant. Ces instruments sont d'un type très différent de celui des baromètres, qui mesurent la pression atmosphérique, c'est-à-dire des valeurs de l'ordre de 10^5 Pa, avec une précision de l'ordre de la centaine, voire du
15 millier de pascals.

Des ondes infrasonores sont notamment produites par des évènements, naturels ou non, dont la liste suivante (non exhaustive) donne une idée de l'étendue des applications : étude des éruptions volcaniques, étude et surveillance de la rentrée atmosphérique de météorites ou de satellites en fin
20 de vie, décompte et localisation des avalanches, surveillance des explosions nucléaires, mesure des ondes de gravité induites par les mouvements de convection dans l'atmosphère, études de modèles atmosphériques, études des bruits inaudibles générés par les éoliennes, les trains, les avions, les métros.

Les ondes infrasonores du fait de leurs très basses fréquences ont la propriété de se propager sur de longues distances dans les différentes
25 couches de l'atmosphère en étant nettement moins atténuées que les ondes dans le domaine audible : plusieurs fois le tour de la Terre pour des phénomènes très énergétiques comme les explosions nucléaires, plusieurs milliers de kilomètres pour certains phénomènes naturels comme les éruptions
30 volcaniques.

Pour mesurer efficacement les ondes infrasonores, les microbaromètres doivent avoir les performances suivantes :

- sensibilité de l'ordre du mPa, soit 10^{-8} en dessous de la pression atmosphérique ambiante
- bruit intrinsèque inférieur au bruit minimum mesuré à la surface de la Terre,
- 5 - bande passante permettant de couvrir les bandes de détection utile (0,001 Hz à 10 Hz) et si possible la pression statique absolue du lieu;
- réponse plate dans la bande passante,
- dynamique de mesure la plus grande possible pour détecter tous les phénomènes sans avoir besoin de filtrer les basses fréquences (ondes de gravité), voire la composante continue qui est la pression du lieu, variable en
- 10 fonction de l'altitude,
- fréquence de résonance qui doit être située hors de la bande de détection,
- très faible influence de la température externe sur le capteur, qui
- 15 se confondrait alors à des ondes basses fréquences.

Art antérieur

Les microbaromètres à soufflet existent depuis environ 50 ans. Ils utilisent le principe de la mesure barométrique pour accéder aux variations de

20 pression de zéro à 20 Hz. La pression de référence est un vide primaire enfermé dans une capsule anaérobie en forme de soufflet généralement disposée verticalement sur un socle. Toute variation de pression déforme ce soufflet en générant un déplacement linéaire de sa partie haute. Dans les technologies existantes, ce déplacement est mesuré par un capteur

25 électromagnétique de type LVDT (acronyme anglo-saxon pour "Linear Variable Differential Transformer"), c'est-à-dire un capteur électrique passif (inductif) de déplacements linéaires, ainsi que cela est décrit notamment dans la publication "LDG microbarometers : description and performances- Network design- Gérard Ruzié – Ghislain Claque- CTBTO Informal infrasound workshop May 2 to 4 ,

30 1996 CEA Bruyères-le-Châtel France" .

Les microbaromètres à soufflet, associés à leurs capteurs électromagnétiques, ont été optimisés pendant plusieurs décennies par les

spécialistes des ondes infrasonores qui maîtrisent classiquement la mécanique de précision et l'électromagnétisme. C'est le cas des microbarographes de type MB 2000 et MB 2005 développés par le CEA depuis les années 70.

Malgré les nombreuses optimisations, les microbaromètres à soufflet
5 actuels présentent une bande spectrale de mesure limitée, sont sensibles aux perturbations électromagnétiques et conservent une certaine sensibilité thermique du fait du montage.

Présentation résumée de l'invention

10 L'invention a pour objet un microbaromètre dont la conception permet de dépasser ces limitations, en combinaison avec une aptitude à être utilisé en dehors d'un contexte de laboratoire, grâce à un faible encombrement global.

Elle propose à cet effet un microbaromètre à soufflet comportant :

- 15
- un socle de référence,
 - un soufflet dont un bord est fixé à une surface de référence de ce socle, en présentant une direction d'allongement perpendiculaire à cette surface de référence,
 - un couvercle fermant l'autre bord de ce soufflet en sorte de
20 l'isoler de manière étanche vis-à-vis de l'extérieur, le soufflet étant mis dans des conditions dans lesquelles ses variations d'allongement sont directement proportionnelles aux variations de pression induites par des ondes infrasonores autour de lui,
 - un élément réfléchissant solidaire de ce couvercle
 - et un composant interférométrique adapté à pouvoir recevoir
25 un faisceau à partir d'une source, solidaire de la surface de référence du socle en ayant une voie d'entrée-sortie en regard de l'élément réfléchissant, parallèlement à la direction d'allongement du soufflet, en sorte de pouvoir émettre vers cet élément une fraction de faisceau et capter ce faisceau après
30 réflexion sur cet élément réfléchissant, ce composant comportant des lignes de guidage optique, des zones de séparation et de combinaison optique au sein d'un même substrat, en technologie intégrée.

Ainsi l'invention propose d'abandonner la technologie électromagnétique LVDT pratiquée depuis 50 ans par les spécialistes des micro-baromètres à soufflet en introduisant une technologie complètement différente. Pour cela l'invention préconise l'utilisation d'un transducteur
5 interférométrique en lieu et place d'un transducteur électromagnétique, jusqu'à maintenant inconnue de l'homme de l'art dans le domaine des micro-baromètres à soufflet.

Il importe de noter que l'utilisation d'une technologie optique a déjà été envisagée pour une mesure de déplacement.

10 Ainsi, dans un domaine un peu différent, plusieurs laboratoires ont essayé d'utiliser une mesure interférométrique dans des sismomètres, comme décrit par exemple dans la publication Zumberge M., Berger J., Dzieciuch M.A., et Parker R.L., "Resolving quadrature fringes in real time", Applied Optics, Vol. 43, n°4, 2004. Il y est proposé un interféromètre de Michelson dans lequel deux
15 signaux de franges en quadrature sont analysés en temps réel pour fournir un transducteur de déplacement à large bande et grande dynamique dont la résolution est de $5 \cdot 10^{-13} \text{ m.Hz}^{-1/2}$ à 2 Hz.

De tels interféromètres mettent en œuvre une pluralité de lames de retard, de cubes séparateurs, de cubes réflecteurs, dans une configuration qui
20 exige un réglage précis de chaque élément optique, ce qui les rend complexes à mettre en œuvre, et fragiles vis-à-vis d'une utilisation sur le terrain pendant plusieurs années.

On peut penser que cette complexité et ces contraintes d'utilisation ont jusqu'à présent dissuadé les spécialistes du domaine des microbaromètres
25 de s'intéresser à cette technologie.

A l'encontre de ce préjugé, l'invention préconise d'utiliser une technique optique particulière, à savoir une technologie dite d'optique intégrée, restée jusqu'à présent confinée dans les milieux scientifiques de l'optique
30 notamment appliquée à des applications biologiques et de l'instrumentation astronomique (voir le document de Malbet F., Kern P., Schanen-Duport I., Berger J.-P., Rousselet-Perraut K. et Benech P. "Integrated optics for astronomical interferometry" I : Concept and astronomical applications.

Astronomy and Astrophysics supplement, vol. 138, pp. 135-145, July 1999) ; il peut être ajouté que les circuits optiques qui étaient envisagés dans ces applications scientifiques présentaient un schéma de guides optiques et de mélange interférométrique bien différents de ceux impliqués par l'invention.

5 Plus précisément, l'invention préconise que la subdivision du faisceau initial en deux fractions, le guidage de l'une de ces fractions vers le miroir porté par le soufflet, la récupération de la fraction réfléchie et sa combinaison avec l'autre fraction avant de fournir en sortie des signaux d'interférométrie, soient réalisés par des guides optiques gravés dans un
10 substrat, typiquement en silice, en utilisant les technologies de gravure à l'échelle micrométrique, voire nanométrique connues dans les microtechnologies (on parle aussi aujourd'hui de nanotechnologies).

On comprend que, puisque les divers éléments optiques (séparateurs, retardateurs, ou mélangeurs, ainsi que les chemins de guidage
15 qui les relient) sont formés au sein d'un même substrat, leurs configurations individuelles peuvent être définies avec une grande précision de même que leur configuration relative, ce qui évite tout réglage ultérieur, tout en éliminant les risques de dérèglement en cas d'utilisation en milieu perturbé, sur un terrain extérieur quelconque.

20 Cette technologie a en outre l'avantage de permettre une minimisation des dimensions ; un substrat optique intégrant les fonctions de séparation et de mélangeur peut avoir une taille centimétrique, donc intégrable dans un microbaromètre (voire au soufflet – voir ci-dessous).

Selon des caractéristiques optionnelles, éventuellement combinées :

- 25
- le soufflet est disposé entre la surface de référence et le composant interférométrique, l'élément réfléchissant étant monté sur la face externe du couvercle ; une telle configuration rend facile toute connexion avec des éléments extérieurs, notamment une source optique cohérente ou un dispositif de traitement,

30

 - le composant interférométrique est rendu solidaire de la surface de référence par l'intermédiaire de colonnettes disposées autour du soufflet ;

cela contribue à obtenir une bonne rigidité de l'ensemble, même en cas d'environnement perturbé,

- dans la configuration précitée, les colonnettes sont formées d'un mélange de métal et d'invar, suivant des proportions telles que leur coefficient de dilatation thermique perpendiculairement à la surface de référence est
5 de dilatation thermique perpendiculairement à la surface de référence est sensiblement égal à celui du soufflet ; cela permet d'obtenir des mesures sensiblement indépendantes des variations de la température environnante,

- selon une autre configuration, l'élément réfléchissant et le composant interférométrique en optique intégrée sont disposés à l'intérieur du soufflet, l'élément réfléchissant étant monté sur la face interne du couvercle et
10 le composant interférométrique longeant la surface de référence du socle ; il en résulte une minimisation de l'encombrement ainsi qu'une préservation des éléments internes au soufflet vis-à-vis des agressions extérieures. Du fait de la disparition des colonnettes, cette configuration a aussi pour avantage tout à fait
15 significatif de minimiser l'influence de la température sur la mesure,

- le composant interférométrique est formé d'un substrat en silice dont des zones ont été modifiées, par exemple par gravure, insolation et/ou diffusion d'ions, en sorte de former les dites lignes optiques, les zones de
20 séparation et de combinaison ; cela revient à former des gradients d'indice, voire des discontinuités délimitant des guides optiques, à partir d'un substrat dont on maîtrise bien les propriétés dans le domaine des nanotechnologies,

- le microbaromètre comporte en outre un capot entourant le soufflet et le composant interférométrique, qui est fixé au socle et comporte des orifices d'entrée d'air extérieur à l'intérieur de l'enceinte constituée entre le
25 capot et la surface de référence autour du soufflet, ainsi que des conduits de connexion adaptés à permettre une connexion optique à une source de rayonnement cohérent et monochromatique et à un dispositif de traitement de signaux interférométriques ; cette enceinte est isolée de l'extérieur de manière étanche, en dehors de ces orifices. Ce volume permet d'équilibrer la pression
30 extérieure autour du soufflet, quelles que soient les perturbations dues au vent local. Ces orifices d'entrée d'air sont généralement reliés à des réseaux extérieurs de tuyaux de filtrage pour minimiser les faibles variations dues au

vent local. Cela permet de garantir l'accès d'éventuelles variations de pression extérieure jusqu'au soufflet tout en le protégeant des poussières et condensations du milieu environnant,

• le composant interférométrique en optique intégrée comporte
5 une entrée pour un signal d'entrée et quatre sorties, à savoir deux sorties de signaux interférométriques en quadrature, une sortie d'une fraction du signal d'entrée et une sortie du signal réfléchi par l'élément réfléchissant ; cela permet des traitements très précis des signaux d'interférence, d'où des évaluations précises des déplacements du couvercle du soufflet par rapport au socle et
10 donc des variations de pression et des ondes infrasonores qui en sont à l'origine.

• l'élément réfléchissant est un miroir plan, ce qui est une forme particulièrement simple d'élément réfléchissant (même si bien d'autres formes sont possibles, notamment les œil de chat ou les coins de cube),

• le volume du soufflet est à un vide primaire, ce qui met le soufflet
15 en précontrainte et contribue à favoriser une bonne proportionnalité entre les variations de pression et les variations de longueur du soufflet qui en résultent, ainsi qu'à maintenir constante la pression interne au soufflet, même en cas de variation de température externe. On comprend toutefois que, au lieu d'un vide
20 primaire, on peut amener le soufflet dans un régime élastique de déformation au moyen d'éléments de précontrainte de nature mécanique, par exemple sous la forme de ressorts.

Description détaillée d'au moins un exemple de réalisation

Des objets, caractéristiques et avantages de l'invention ressortent de la description qui suit, donnée à titre d'exemple illustratif non limitatif, en regard
5 des dessins annexés sur lesquels :

La figure 1 est un schéma de principe d'un microbaromètre selon l'invention, dans un premier exemple de réalisation, au sein d'un système optique complet,

La figure 2 est un schéma de principe d'un autre microbaromètre
10 selon un autre exemple de réalisation de l'invention, au sein d'un système optique complet,

La figure 3 est un schéma de principe d'un composant d'optique intégrée pouvant être mis en œuvre dans le micro-baromètre de l'une ou l'autre des figures 1 et 2,

La figure 4 est un schéma de principe d'un système complet
15 d'interférométrie mis en œuvre avec le microbaromètre des figures 1 ou 2, intégrant un bloc selon la revendication 3,

Les figures 5A à 5J représentent des étapes successives dans la formation du bloc de la figure 3,

La figure 6 est une vue en perspective d'un microbaromètre
20 conforme au schéma de la figure 1, sans son capot, et

La figure 7 est une vue en perspective de ce microbaromètre avec son capot.

La figure 1 montre un schéma de principe d'un microbaromètre à
25 soufflet et à transducteur optique selon un premier exemple de réalisation. Il est désigné sous la référence générale 10 et est constitué des éléments suivants :

- un socle 11 qui sert de référence à tout mouvement dans le capteur,
- 30 - un soufflet étanche en tôle ondulée 12 qui est adapté à se déformer linéairement par rapport au socle, en fonction des variations de

pression entre l'intérieur et l'extérieur de son volume ; ce soufflet a un bord fixé de manière étanche au socle

- un disque plein formant un couvercle 13 qui ferme de manière étanche le soufflet à l'opposé du socle et "suit" en conséquence la déformation de celui-ci par rapport au socle,
- un miroir de mesure 14 collé sur le disque plein 3,
- un interféromètre optique (aussi appelé ici composant interférométrique) 15 qui est fixe par rapport au socle, en lui étant relié en pratique par des entretoises 11A ici appelées colonnettes, et qui est adapté à mesurer le déplacement du miroir 14 par rapport au socle. Ce composant interférométrique et le miroir associé forment ainsi un transducteur interférométrique de déplacement.

Ainsi que cela sera détaillé plus loin, l'interféromètre optique 15 comporte un bloc, ou composant, d'optique intégrée 16, une source de rayonnement 17 reliée au bloc 16 par un guide optique 17A et un dispositif de traitement 18 relié au bloc 16 par un guide optique (ou faisceau de guides optiques) 18A.

Dans sa définition minimale, le microbaromètre comporte le seul composant 16, la source 17 et le dispositif de traitement 18 pouvant être des accessoires qui ne sont connectés à cet ensemble minimal qu'au moment de périodes de fonctionnement. Ainsi qu'on le verra plus loin, le dispositif de traitement n'assure pas nécessairement un traitement en temps réel des signaux optiques reçus du composant optique, et peut se contenter de les stocker en vue d'une utilisation ultérieure.

La surface du socle à laquelle est fixé le soufflet (ici la surface supérieure du socle, celui-ci pouvant être posé en un quelconque endroit) constitue une surface de référence par rapport à laquelle le déplacement du couvercle du soufflet doit être mesuré ; cette surface est de préférence plane.

Le soufflet 12 a des propriétés élastiques ; c'est en effet l'élément sensible aux ondes infrasonores, plus exactement aux variations de pression associées à ces ondes infrasonores. C'est un cylindre formé d'une tôle ondulée

fermée aux extrémités par le socle 11 d'un côté (sur la surface de référence de celui-ci) et par le disque plein 13 de l'autre côté.

La pression à l'intérieur du soufflet est une pression de référence par rapport à laquelle sont mesurées les variations de pression externe, du fait des
5 ondes infrasonores.

De préférence, l'intérieur du soufflet est placé sous un vide primaire, ce qui a pour effet de mettre le soufflet en une configuration de précontrainte telle qu'il est placé dans son domaine élastique ; c'est un moyen efficace pour amener le soufflet en précontrainte de compression, dans son régime élastique
10 de déformation, et garantir ainsi que toute variation de pression induite par des ondes infrasonores se traduit par un allongement (ou une restriction) qui lui est proportionnel. Ce vide primaire a aussi pour effet de définir une pression de référence qui reste constante par rapport à laquelle la mesure se fait. La différence de pression entre l'extérieur (généralement à la pression
15 atmosphérique) et l'intérieur du soufflet définit un équilibre, et donc une position de référence du soufflet. Le soufflet doit donc être étanche à l'air pour conserver le vide primaire. On désigne ici par « pression atmosphérique » (on parle aussi parfois de pression ambiante) la pression qui règne à l'extérieur du soufflet, en l'absence de tout confinement significatif vis-à-vis du milieu où des
20 ondes infrasonores sont susceptibles de se propager ; la valeur de cette pression, en dehors de tout infrason, peut aussi dépendre sensiblement de la température extérieure et de l'altitude de la mesure.

Le couvercle 13 est de même étanche à l'air ; les liaisons entre le soufflet avec le socle, d'une part, et le couvercle, d'autre part, sont également
25 étanches.

Le miroir 14 est ici représenté sous la forme d'une plaque plane. De manière avantageuse, les caractéristiques de déformation du soufflet sont telles qu'une variation de la pression extérieure se traduit par une translation pure de ce couvercle sans rotation ; de la sorte le miroir 14 reste parallèle à lui-même
30 dans toutes les configurations que le soufflet peut prendre et conserve à tout instant sa capacité à renvoyer dans une direction donnée un faisceau reçu en provenance de l'interféromètre optique. Toutefois, il y a des miroirs dont la

géométrie permet d'échapper à cette condition, tels que les coins de cubes qui ont la propriété de renvoyer un faisceau exactement suivant la direction d'incidence.

L'interféromètre optique est représenté comme étant formé de trois
5 éléments, à savoir une source optique cohérente 17, typiquement une source laser monochromatique, un bloc d'optique intégrée adapté à diriger une fraction du faisceau incident vers le miroir et à capter un faisceau réfléchi par celui-ci, à combiner des fractions des faisceaux incident et réfléchi, et à transmettre ces fractions vers le dispositif de traitement. Au moins le bloc 16 est fixe par rapport
10 au socle ; il est toutefois possible de rendre l'ensemble de ces éléments fixe par rapport au socle.

Les entretoises 11A qui assurent la fixation de ce bloc par rapport au socle ont avantageusement un coefficient de dilatation, perpendiculairement à la surface de référence du socle, qui est le même que celui du soufflet ; cela
15 permet de minimiser les effets des variations de température ambiante.

L'arrivée d'un signal infrason à proximité du soufflet se traduit par une variation de la pression atmosphérique. L'équilibre du soufflet 12 est alors modifié, ce qui a pour conséquence une variation de la position du disque 13 par rapport au socle 11. Mesurer un signal infrason revient donc à mesurer le
20 déplacement du disque 13 par rapport à la surface de référence que forme le socle 11.

La spécificité du microbaromètre, par rapport aux microbaromètres connus, réside dans l'utilisation d'une technologie interférométrique pour réaliser la mesure du déplacement du disque 13. En effet, une combinaison est
25 effectuée entre une fraction du rayonnement incident et une fraction du rayonnement réfléchi par le miroir 14 solidaire du couvercle du soufflet, ce qui donne des franges d'interférence ; celles-ci sont modifiées lorsque le miroir se déplace.

Selon une spécification complémentaire de l'invention, le guidage
30 des fractions de rayonnement au sein de l'interféromètre est réalisé au sein d'un substrat modifié dans son volume, en sorte de former une optique intégrée ; cela sera développé plus loin.

La figure 2 présente une variante de ce premier microbaromètre à soufflet et à transducteur optique. Les éléments de ce microbaromètre qui sont équivalents à ceux de la figure 1 sont désignés par des signes de référence qui se déduisent de ceux de la figure 1 par addition du nombre 10.

Ainsi, ce second microbaromètre, désigné par la référence générale 20, comporte un socle 21, un soufflet 22, un couvercle 23 fermant le soufflet, et un miroir 24 porté par ce couvercle et un interféromètre comportant un bloc d'optique intégrée 26, une source laser 27 et un dispositif de traitement de signal 28.

A la différence du microbaromètre de la figure 1, le miroir et au moins le bloc d'optique intégrée sont situés à l'intérieur du soufflet ; plus précisément, le miroir 24 est fixé sur la face interne du soufflet, tandis que le bloc 26, qui est fixe par rapport au socle comme dans l'exemple de la figure 1, est ici directement fixé à la surface de référence que présente le socle, à savoir sa face supérieure à laquelle le soufflet est fixé. Puisque, de manière avantageuse, le volume intérieur du soufflet est sous vide, il en découle que, d'une part ce miroir et ce bloc ne consomment aucun espace en dehors du soufflet, et d'autre part ce bloc ainsi que le miroir sont protégés vis-à-vis des agressions extérieures, tels que la poussière, la condensation ou les variations des propriétés optiques de l'air ambiant; il en résulte une bonne constance des performances du microbaromètre, avec une meilleure indépendance vis-à-vis de l'environnement. Un autre avantage est que, puisqu'il n'y a plus de colonnettes entre la surface de référence et le dispositif interférométrique, la sensibilité des mesures à la température est très fortement minimisée.

La mise en œuvre d'un bloc d'optique dite "intégrée" a l'avantage que, contrairement aux systèmes optiques classiques, le faisceau émis par la source 27, ainsi que le faisceau réfléchi par le miroir, sont dirigés par des guides optiques réalisés dans la masse d'un substrat en silice, c'est-à-dire dans un matériau auquel on sait appliquer des techniques de dépôt-gravure ; cela permet de définir ce bloc sous l'appellation de "puce". Plus précisément ces

guides optiques sont ici réalisés par transformation locale de la masse d'un substrat de silicium en sorte d'y définir des guides en silice.

Ces guides étant notamment gravés dans la silice, ils ont la propriété, avec l'ensemble du circuit qu'ils forment, d'être très stable dans le temps et peu sensibles aux contraintes extérieures, ce qui n'est pas le cas pour un montage optique classique.

La figure 3 est un schéma de principe d'un exemple de composant d'interférométrie en optique guidée, dans lequel le trajet de la lumière est directement inscrit dans le composant ; on y distingue des zones en Y qui permettent de séparer un faisceau en deux, ainsi qu'une zone de mélange qui permet de combiner deux faisceaux en sorte de former des franges d'interférence.

Ce composant d'interférométrie comporte une ligne d'entrée 31 adaptée à recevoir un faisceau d'entrée, en principe à une fréquence donnée de sorte qu'il est monochromatique ; cette ligne d'entrée aboutit à une zone de séparation 32 où le faisceau incident se sépare en deux fractions qui suivent respectivement une ligne 34 de référence et une ligne 33 de circulation qui aboutit à un orifice destiné à être disposé en regard du miroir dont le déplacement est à détecter ; l'orientation de cette ligne auprès de l'orifice détermine la direction suivant laquelle la fraction de faisceau qui va être dirigée vers ce miroir l'interceptera. La fraction dirigée vers le miroir est de préférence plus importante que celle qui reste guidée à l'intérieur du composant, compte tenu des pertes qui se produisent à l'extérieur du composant entre celui-ci et le miroir.

La ligne de référence 34 se poursuit jusqu'à une zone de séparation 35 où la fraction de faisceau circulant dans la ligne 34 se sépare en deux fractions qui suivent respectivement une ligne 36 de référence en sortie et une première ligne 37 de mélange.

L'orifice de sortie de la ligne 33 est orienté en sorte de capter le rayonnement réfléchi par le miroir (il s'agit donc d'un orifice d'entrée-sortie) ; cette ligne 33 comporte une zone de séparation 38 configurée en sorte de faire diverger hors de cette ligne 33 la majeure partie du rayonnement réfléchi,

suivant une ligne de détection 39 (une éventuelle fraction de ce rayonnement qui remonterait vers l'entrée de la ligne 31 ne participerait pas à la détection du déplacement du miroir).

5 Cette ligne de détection 39 aboutit à une zone de séparation 40 où le faisceau de la ligne 39 se sépare en deux fractions suivant respectivement une ligne 41 de détection en sortie et une seconde ligne 42 de mélange.

10 Les lignes de mélange 37 et 42 aboutissent à une zone de combinaison 43 où les faisceaux reçus suivant ces lignes se combinent pour faire des franges d'interférence (on parle de formation de figures d'interférences) ; de manière connue en soi, deux faisceaux combinés sont ainsi émis, en quadrature, suivant des lignes de mesure en sortie respectivement notées 44 et 45.

15 Il y a ainsi, à l'entrée de la ligne d'entrée, un faisceau incident noté R1, un faisceau émis et réfléchi noté R2, et un groupe de faisceaux de sortie notés conjointement R3. Il en découle que ce composant d'interférométrie ne se limite pas à la simple formation d'interférences puisqu'il assure en outre le guidage de diverses fractions vers, et en provenance, du miroir.

20 La figure 4 représente schématiquement le bloc de principe de la figure 3 dans un circuit optique faisant intervenir les autres éléments du micro-baromètre de la figure 1 (mais le bloc peut de même coopérer avec les éléments correspondants du micro-baromètre de la figure 2).

25 Ainsi, le bloc reçoit, à l'entrée de la ligne d'entrée 31, un faisceau émis par la source 17, en transmet une partie vers le miroir 14 et récupère ce faisceau partiel après sa réflexion par le miroir, puis sépare ce faisceau réfléchi entre une fraction directement envoyée vers le dispositif de traitement et une fraction appliquée à la zone de combinaison 43 ; par ailleurs, ce bloc transmet une autre partie du faisceau reçu à l'entrée vers la zone de séparation en sorte d'en envoyer une fraction directement vers le dispositif de traitement et une autre fraction vers la zone de combinaison 43. Le bloc émet de même les
30 faisceaux combinés sortant de cette zone 43 vers le dispositif de traitement.

De manière avantageuse une lentille 16A est disposée à la sortie de la ligne d'entrée, en regard du miroir.

Ce dispositif de traitement analyse les variations constatées dans les franges interférométriques pour caractériser le déplacement du miroir qui est la cause de ces variations, et en déduire les variations de pression qui ont été la cause de ce déplacement. En variante le dispositif de traitement se limite à un
5 dispositif de numérisation et de stockage (ou enregistrement) permettant ensuite, de manière indépendante et décalée, l'interprétation des signaux de sortie.

La fabrication d'une ligne optique telle que la ligne 33 est schématisée sur les figures 5A à 5J, conformes à ce qu'on peut trouver dans le
10 document précité de Malbet et al.

On part d'un substrat homogène 100 (voir la figure 5A) dont on effectue un nettoyage par tout moyen approprié.

On forme ensuite une couche de protection 105 (voir la figure 5B) ; il s'agit par exemple d'une couche en aluminium formée par évaporation sous
15 vide.

On forme ensuite une couche photo sensible 110, typiquement en résine (voir la figure 5C).

On applique ensuite une insolation de la couche 110, par exemple au moyen de rayons UV, au travers d'un masque 115 (voir la figure 5D).

20 On développe la résine, ce qui revient à éliminer la couche 110 aux emplacements où l'insolation a eu lieu (voir la figure 5E).

On procède alors à l'attaque de la couche de protection au travers des vides ainsi formés dans la couche photosensible (voir la figure 5F).

On enlève alors la couche photosensible (voir la figure 5G) puis on soumet le substrat 100 à l'action d'un bain fondu de composition appropriée, de
25 manière à provoquer une diffusion ionique au travers des vides formés dans la couche de protection (voir la figure 5H). Lorsque le substrat 100 est en silice, les ions que l'on fait diffuser dans ce substrat sont des ions argent qui modifient localement les propriétés optiques de la silice.

30 Après avoir enlevé la couche de protection (voir la figure 5I), on recouvre la zone du substrat ainsi modifiée d'une couche telle que la zone modifiée se retrouve noyée au sein du substrat final. Cette zone modifiée forme

alors un guide optique (voir la figure 5J). Le recouvrement de la zone modifiée peut être obtenu par dépôt par évaporation d'une couche du même matériau que celui qui constitue le substrat, ou par collage (typiquement par collage moléculaire) au substrat 100 d'un substrat complémentaire.

5 L'intérêt d'une telle technologie d'optique intégrée réside dans la simplicité d'utilisation. Contrairement à une technologie optique classique, le faisceau optique est complètement guidé dans le composant. De ce fait, aucun réglage n'est à faire a posteriori. Il suffit d'avoir pu réaliser avec une précision suffisante les divers chemins optiques nécessaires du schéma de la figure 3.

10 Or il est apparu que cette technologie d'intégration de chemins optiques au sein du substrat permettait de former non seulement les lignes optiques mentionnées à propos des figures 3 ou 4, mais aussi les diverses zones de séparation (ce peut être de simples zones en Y) ou de combinaison, avec la précision nécessaire pour obtenir des franges de qualité dans la
15 dernière partie du circuit optique.

Exemple de réalisation

La figure 6 présente une vue en perspective d'un exemple de réalisation d'un microbaromètre à soufflet et à transducteur optique conforme à
20 l'invention, capable de mesurer des variations de pression de zéro à 100 Hz.

Il est constitué des éléments suivants :

- un composant interférométrique 51 en optique intégrée conforme au schéma général de la figure 3,
- un support d'interféromètre 52 en Invar, afin de profiter du faible
25 coefficient de dilatation de ce matériau pour minimiser les déformations thermiques de ce support,
- trois colonnettes bi-matériau 53, en aluminium et Invar, afin de minimiser les effets thermiques sur la mesure,
- un socle 54,
- 30 - un soufflet 55 sensible aux ondes infrasonores, en Invar afin de minimiser la dilatation thermique du soufflet,

- un disque plein, en aluminium, et un miroir de mesure (non visibles, car masqués par le support d'interféromètre).

Le lien entre le support d'interféromètre et le socle est fait par trois colonnettes bi matériau (5), en aluminium et Invar. La proportion relative des matériaux constitutifs des colonnettes, à savoir aluminium et invar, est
5 avantageusement ajustée pour que leur dilatation soit identique à celle du soufflet 55. Ainsi, la déformation thermique du soufflet, et donc le déplacement du disque plein dû aux seuls effets thermiques sont identiques aux déplacements du support de l'interféromètre liés à la seule dilatation des
10 colonnettes. L'effet de la température sur la mesure est minimisé.

L'interféromètre utilisé fonctionne avantageusement avec un rayonnement à 1550 nm, afin de profiter de la fiabilité des composants de télécommunications disponibles. Il comporte un composant formé en technologie dite d'optique intégrée, telle que décrite ci-dessus.

15 Le miroir est par exemple un miroir plan ainsi que cela a été indiqué à propos des figures 1 et 2. En variantes non représentées, il peut aussi s'agir d'un œil de chat, ou d'un coin de cube ou de tout autre dispositif réfléchissant.

Deux signaux interférométriques en quadrature ainsi que des informations de photométrie sortent du substrat et peuvent sortir par l'une des
20 voies optiques représentées sous la référence 56 (l'arrivée d'un faisceau provenant de la source optique se faisant par l'autre voie). Les signaux optiques en entrée et en sortie du substrat sont liés à l'extérieur par l'intermédiaire de fibres optiques (non représentées).

La figure 7 donne une vue extérieure du micro baromètre à soufflet et à transducteur optique de la figure 6 après mise en place d'un capot formant
25 une enceinte 58 qui assure une homogénéisation de la pression atmosphérique autour du microbaromètre à soufflet et à transducteur optique, fixée à son socle. Ce capot comporte deux connecteurs optiques 57 qui permettent d'acheminer le signal optique provenant d'une source à 1550 nm, en entrée et
30 en sortie, et quatre entrées d'air 60 qui font entrer la pression extérieure dans le capteur, de manière à ce que le soufflet soit soumis à cette pression extérieure ; un intérêt que ce capot soit fixé de façon étanche au socle est

qu'ainsi au sein de l'enceinte le soufflet n'est sensible qu'aux seules variations de pression provenant des orifices d'entrée d'air extérieur . En variante, ce capot peut être fixé de manière indépendante du microbaromètre, par exemple à un socle tel que le microbaromètre soit situé à l'intérieur du volume ainsi
5 délimité, tout en permettant une bonne étanchéité.

Avantages de l'invention

Les avantages de cette invention sont les suivants :

- 10 - élargissement de la bande spectrale de mesure, du continu à 50 Hz,
- dynamique permettant de passer de la pression atmosphérique à la variation de quelques millipascals,
- bruit instrumental inférieur au bruit minimum mesuré à la surface de la Terre sur la totalité de la bande utile à la mesure des ondes infrasonores
15 (réf : Bowman, Shields, O'Brien, "Infrasound station ambient noise estimates and models : 2003-2006 ", Infrasound Technology Workshop, Tokyo, Japan, November 13-16, 2007),
- minimisation de la sensibilité thermique, en particulier dans la configuration 2
- 20 - déport de l'électronique de détection et d'acquisition grâce aux fibres optiques,
- insensibilité aux perturbations électromagnétiques du fait de la mesure interférométrique optique.

A titre subsidiaire on peut noter qu'un microbaromètre selon
25 l'invention présente un faible encombrement, de sorte qu'il peut être facilement transporté et implanté dans les espaces où l'on veut surveiller les ondes infrasonores. La réduction de sa hauteur le rend nettement moins sensibles aux vibrations mécaniques induites par le vent sur le capteur lui-même.

REVENDICATIONS

1. Microbaromètre à soufflet comportant
 - un socle de référence (11, 21),
 - un soufflet (12, 22) dont un bord est fixé à une surface de

5 référence de ce socle, en présentant une direction d'allongement perpendiculaire à cette surface de référence,

 - un couvercle (13, 23) fermant l'autre bord de ce soufflet en sorte de l'isoler de manière étanche vis-à-vis de l'extérieur, le soufflet étant mis dans des conditions dans lesquelles ses variations d'allongement sont

10 directement proportionnelles aux variations de pression induites par des ondes infrasonores autour de lui,

 - un élément réfléchissant (14, 24) solidaire de ce couvercle
 - et un composant interférométrique (16, 26) adapté à pouvoir

15 recevoir un faisceau à partir d'une source et solidaire de la surface de référence du socle en ayant une voie optique d'entrée-sortie en regard de l'élément réfléchissant, parallèlement à la direction d'allongement du soufflet, en sorte de pouvoir émettre vers cet élément une fraction de faisceau et capter ce faisceau après réflexion sur cet élément réfléchissant, ce composant

20 comportant des lignes de guidage optique (31, 33, 34, 39, 36, 41, 42, 44, 45), des zones de séparation et de combinaison optique (32, 38, 35, 40, 43) au sein d'un même substrat, en technologie intégrée.
2. Microbaromètre selon la revendication 1 dont le soufflet (12) est disposé entre la surface de référence (11) et le composant interférométrique (16), l'élément réfléchissant (14) étant monté sur la face externe du couvercle.
- 25 3. Microbaromètre selon la revendication 2, dans lequel le composant interférométrique est rendu solidaire de la surface de référence par l'intermédiaire de colonnettes (11A) disposées autour du soufflet.
4. Microbaromètre selon la revendication 3, dont les colonnettes sont formées d'un mélange de métal et d'invar, suivant des proportions telles

30 que leur coefficient de dilatation thermique perpendiculairement à la surface de référence est sensiblement égal à celui du soufflet.

5. Microbaromètre selon la revendication 1, dont l'élément réfléchissant (24) et le composant interférométrique en optique intégrée (26) sont disposés à l'intérieur du soufflet (22), l'élément réfléchissant (24) étant monté sur la face interne du couvercle et le composant interférométrique
5 longeant la surface de référence (21) du socle.

6. Microbaromètre selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 dont le composant interférométrique est formé d'un substrat en silice dont des zones ont été modifiées en sorte de former les dites lignes optiques, les zones de séparation et de combinaison.

10 7. Microbaromètre selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, comportant en outre un capot (58) entourant le soufflet et le composant interférométrique, qui est fixé au socle en comportant des orifices (60) d'entrée d'air à l'intérieur de l'enceinte autour du soufflet, ainsi que des conduits de connexion (57) adaptés à permettre une connexion optique à une source de
15 rayonnement monochromatique et cohérent et à un dispositif de traitement de signaux interférométriques.

8. Microbaromètre selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, dont le composant interférométrique en optique intégrée comporte une entrée pour un signal d'entrée et quatre sorties, à savoir deux sorties de signaux
20 interférométriques en quadrature, une sortie d'une fraction du signal d'entrée et une sortie du signal réfléchi par l'élément réfléchissant.

9. Microbaromètre selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, dans lequel l'élément réfléchissant est un miroir plan.

25 10. Microbaromètre selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, dans lequel le volume du soufflet est à un vide primaire.

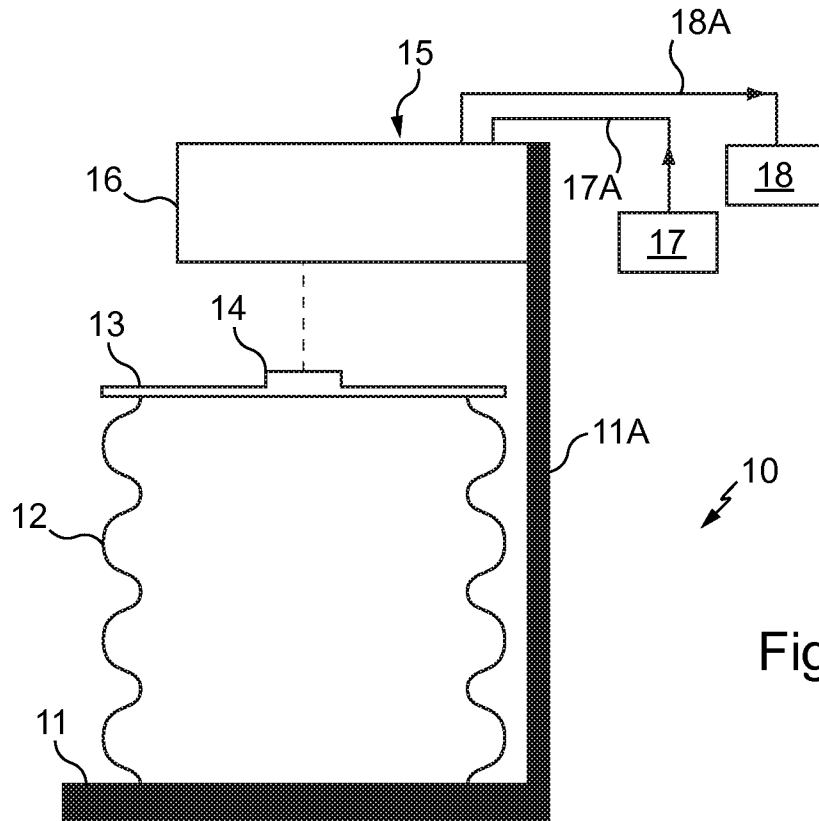


Fig. 1

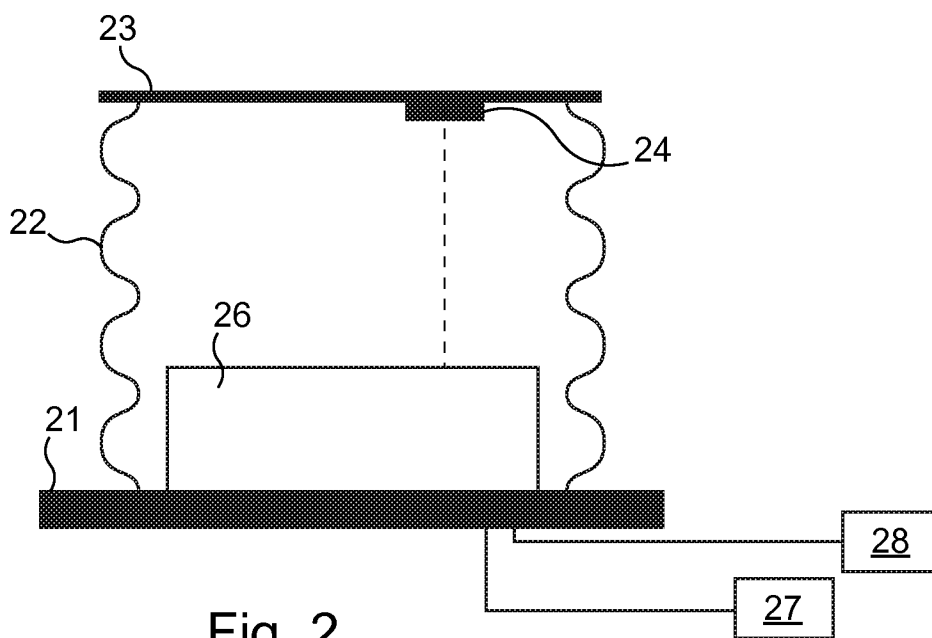


Fig. 2

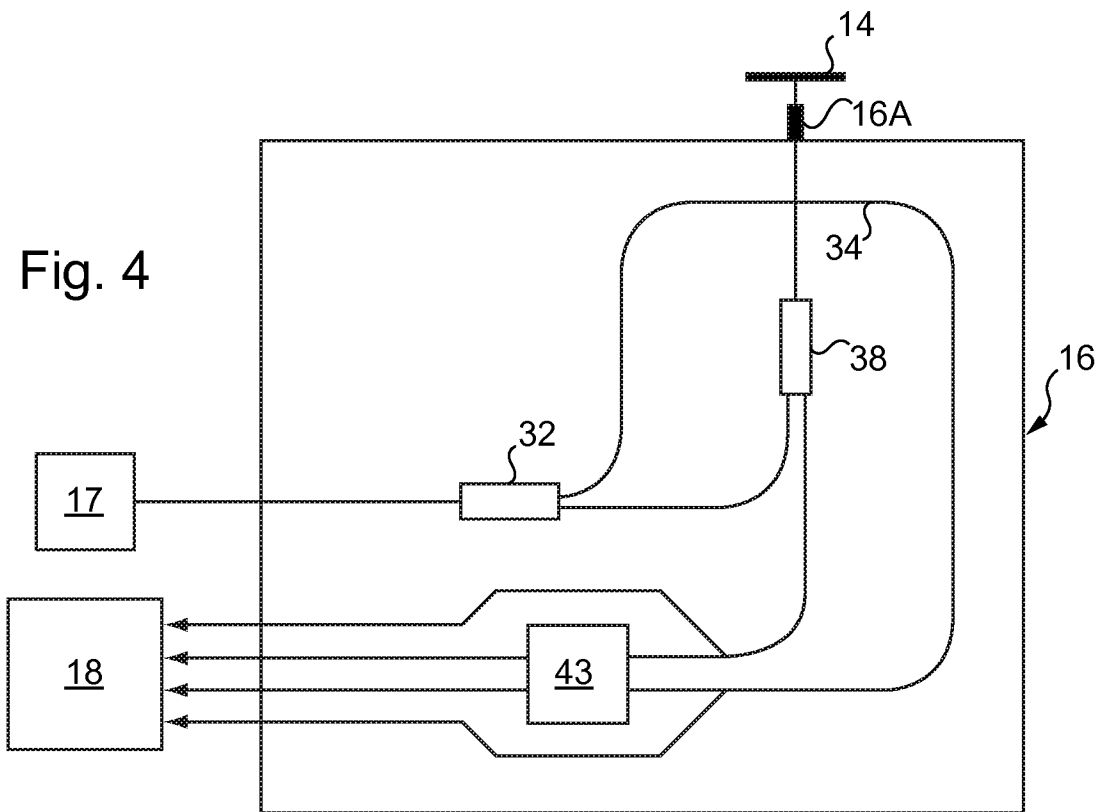
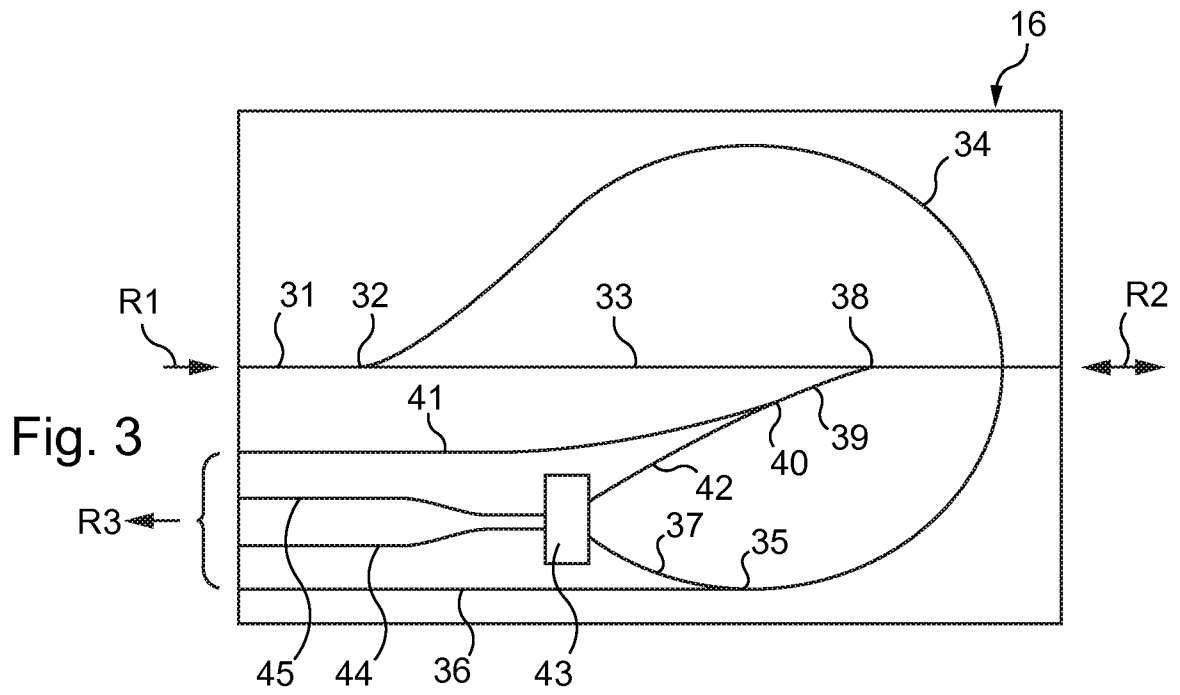




Fig. 5A



Fig. 5B

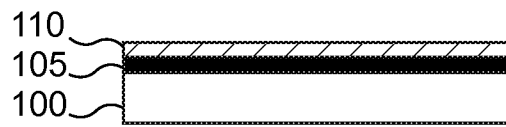


Fig. 5C

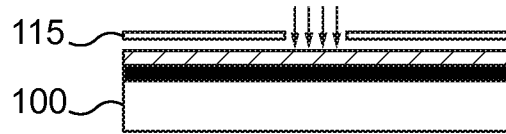


Fig. 5D

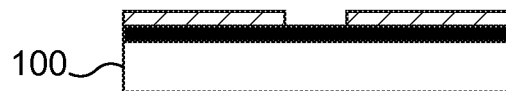


Fig. 5E

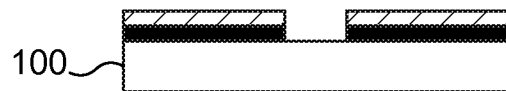


Fig. 5F



Fig. 5G

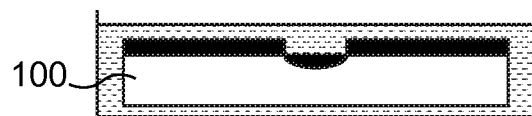


Fig. 5H



Fig. 5I

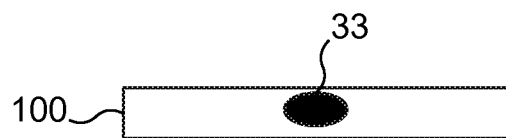


Fig. 5J

Fig. 6

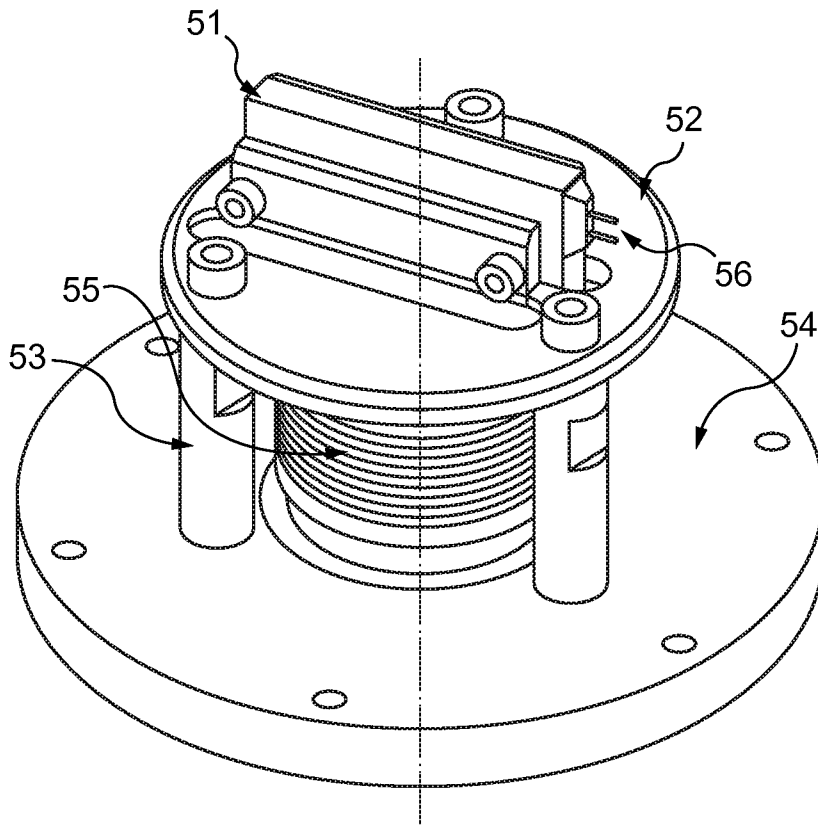
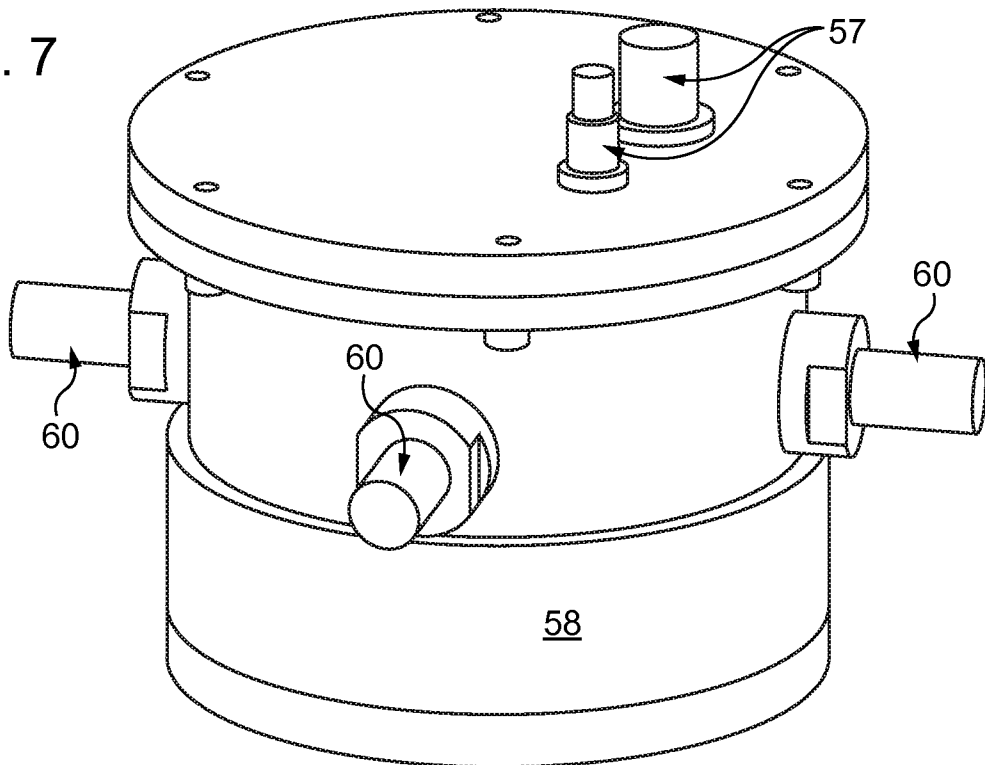


Fig. 7



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/FR2013/053168

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. G01L7/06 G01L11/02
ADD.
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
G01L
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	D. Ponceau, L. Bosca: "Low-noise broad band microbarometers", Infrasound Monitoring for Atmospheric Studies 2009, pages 119-140, XP002714250, DOI: 10.1007/978-1-4020-9508-5 ISBN: 978-1-4020-9507-8 Retrieved from the Internet: URL:http://books.google.nl/books?id=1XdPbC EkV9sC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_s ummary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false [retrieved on 2013-10-03] page 132 - page 136; figures 4.13,4.14	1,9,10
X	US 4 665 747 A (MUSCATELL RALPH P [US]) 19 May 1987 (1987-05-19) abstract; figures 1-3,5,7	1
	----- -/--	

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

<p>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</p> <p>"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date</p> <p>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</p> <p>"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</p> <p>"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</p>	<p>"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</p> <p>"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</p> <p>"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art</p> <p>"&" document member of the same patent family</p>
---	---

Date of the actual completion of the international search 3 February 2014	Date of mailing of the international search report 11/02/2014
---	---

Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Mihai Vasile
--	---

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/FR2013/053168

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 2011/098950 A1 (CARR DUSTIN WADE [US]) 28 April 2011 (2011-04-28) abstract; figures 5,6,9 paragraphs [0004], [0040], [0046] - [0055], [0077] - [0083] -----	1
A	WO 96/02820 A1 (ARITRON INSTR AG [CH]; OEHLER OSCAR [CH]; BACHMANN PHILIPP [CH]; BOEGL) 1 February 1996 (1996-02-01) abstract; figures 1-3 -----	1
A	WO 03/046498 A1 (SINVENT AS [NO]; JOHANSEN IB-RUNE [NO]; ROGNE HENRIK [NO]; WANG DAG [N]) 5 June 2003 (2003-06-05) page 1, lines 14-22 page 2, lines 13-15 page 5, lines 14-18 -----	1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No PCT/FR2013/053168

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 4665747	A	19-05-1987	NONE
US 2011098950	A1	28-04-2011	NONE
WO 9602820	A1	01-02-1996	CH 686589 A5 30-04-1996 WO 9602820 A1 01-02-1996
WO 03046498	A1	05-06-2003	AT 324577 T 15-05-2006 AU 2002329130 A1 10-06-2003 CA 2465311 A1 05-06-2003 DE 60211016 T2 30-11-2006 DK 1451547 T3 21-08-2006 EP 1451547 A1 01-09-2004 ES 2262837 T3 01-12-2006 NO 20015825 A 30-05-2003 PT 1451547 E 29-09-2006 US 2005105098 A1 19-05-2005 WO 03046498 A1 05-06-2003

<p>A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE INV. G01L7/06 G01L11/02 ADD.</p>		
<p>Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB</p>		
<p>B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE</p>		
<p>Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) G01L</p>		
<p>Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche</p>		
<p>Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés) EPO-Internal, WPI Data</p>		
<p>C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS</p>		
Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	D. Ponceau, L. Bosca: "Low-noise broad band microbarometers", Infrasonic Monitoring for Atmospheric Studies 2009, pages 119-140, XP002714250, DOI: 10.1007/978-1-4020-9508-5 ISBN: 978-1-4020-9507-8 Extrait de l'Internet: URL: http://books.google.nl/books?id=1XdPbCEkV9sC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false [extrait le 2013-10-03] page 132 - page 136; figures 4.13,4.14 -----	1,9,10
X	US 4 665 747 A (MUSCATELL RALPH P [US]) 19 mai 1987 (1987-05-19) abrégé; figures 1-3,5,7 ----- -/--	1
<input checked="" type="checkbox"/> Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents		<input checked="" type="checkbox"/> Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe
<p>* Catégories spéciales de documents cités:</p> <p>"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent</p> <p>"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date</p> <p>"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)</p> <p>"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens</p> <p>"P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée</p> <p>"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention</p> <p>"X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément</p> <p>"Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier</p> <p>"&" document qui fait partie de la même famille de brevets</p>		
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée 3 février 2014		Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale 11/02/2014
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Fonctionnaire autorisé Mihai Vasile

C(suite). DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	<p>US 2011/098950 A1 (CARR DUSTIN WADE [US]) 28 avril 2011 (2011-04-28) abrégé; figures 5,6,9 alinéas [0004], [0040], [0046] - [0055], [0077] - [0083]</p> <p style="text-align: center;">-----</p>	1
A	<p>WO 96/02820 A1 (ARITRON INSTR AG [CH]; OEHLER OSCAR [CH]; BACHMANN PHILIPP [CH]; BOEGL) 1 février 1996 (1996-02-01) abrégé; figures 1-3</p> <p style="text-align: center;">-----</p>	1
A	<p>WO 03/046498 A1 (SINVENT AS [NO]; JOHANSEN IB-RUNE [NO]; ROGNE HENRIK [NO]; WANG DAG [N]) 5 juin 2003 (2003-06-05) page 1, ligne 14-22 page 2, ligne 13-15 page 5, ligne 14-18</p> <p style="text-align: center;">-----</p>	1

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande internationale n°

PCT/FR2013/053168

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 4665747	A	19-05-1987	AUCUN	

US 2011098950	A1	28-04-2011	AUCUN	

WO 9602820	A1	01-02-1996	CH 686589 A5 WO 9602820 A1	30-04-1996 01-02-1996

WO 03046498	A1	05-06-2003	AT 324577 T AU 2002329130 A1 CA 2465311 A1 DE 60211016 T2 DK 1451547 T3 EP 1451547 A1 ES 2262837 T3 NO 20015825 A PT 1451547 E US 2005105098 A1 WO 03046498 A1	15-05-2006 10-06-2003 05-06-2003 30-11-2006 21-08-2006 01-09-2004 01-12-2006 30-05-2003 29-09-2006 19-05-2005 05-06-2003
